



ELSEVIER

Journal of Alloys and Compounds 388 (2005) 314

Journal of  
ALLOYS  
AND COMPOUNDS

www.elsevier.com/locate/jallcom

## Author Index of Volume 388

- Abid, M., 186  
Albrecht-Schmitt, T.E., 225  
Alleg, S., 41  
Aoki, K., 49  
Arulraj, A., 153  
Audebrand, N., 230  
Aune, R., 250  
Badding, J.V., 215  
Baró, M.D., 98  
Barceinas-Sánchez, J.D.O., 266  
Benkirane, K., 186  
Bensebaa, N., 41  
Bentayeb, F.Z., 41  
Bessais, L., 41  
Bian, X., 83  
Bobev, S., 28  
Botta, W.J., L1  
Buschow, K.H.J., 159  
Chai, Y.L., 297  
Chan, Y.C., 75  
Chandra Shekar, N.V., 215  
Chang, Y.S., 297  
Chen, G.J., 297  
Chen, J., 308  
Chen, N.-X., 195, 208  
Choi, Y.D., 190  
Connolly, E.J., 153  
Dakhel, A.A., 177  
Delchev, P., 98  
Deng, J., 308  
Dennis, K.W., 104  
Dong, H.-N., 168  
Dong, X.-p., 284  
Drenchev, B., 98  
Drenchev, N., 98  
Elkabil, R., 186  
Ellner, M., 230  
Eom, S.H., 190  
Espinoza-Beltrán, F.J., 266  
Feng, M.-L., 23  
Fritsch, V., 28  
Gao, J., 235  
Gao, M., 109  
García-González, L., 266  
Gille, P., 65  
Grandjean, F., 6, 159  
Grenèche, J.M., 41  
Gulay, L.D., 59, 274  
Gundakaram, R., 153  
Guo, S.-h., 284  
Hamdoun, A., 186  
Hautot, D., 159  
He, Q., 145  
He, T., 145  
Herlach, D.M., 235  
Hernandez-Velasco, J., L4  
Hong, H.S., 279  
Hong, S.I., 69  
Huang, Y., 145  
Inoue, T., 118  
Ishikawa, K., 49  
Islam, M.N., 75  
Isnard, O., 6  
Jankowska, E., 303  
Jaya, N.V., 221  
Jayalakshmi, V., 19  
Ji, Y., 145  
Jiang, C., 34  
Jurczyk, M., 303  
Kim, D.J., 190  
Kleppa, O.J., 91  
Kramer, M.J., 104  
Krishnan, R., 186  
Kupsch, A., 65  
Kurosaki, K., 122  
Lassri, H., 186  
Lassri, M., 186  
Lee, H.M., 297  
Lee, K.S., 279  
Lei, Y., 109  
Lewis, L.H., 104  
Li, F.Y., 262  
Li, H.-W., 49  
Li, J.G., 172  
Li, R., 109, 138  
Li, Z., 293, 293  
Lin, G., 293  
Lin, Y.J., 297  
Liu, G., 308  
Liu, J., 145, 172  
Liu, X., 83  
Liu, Y., 109  
Long, G.J., 6, 159  
Lu, Z., 145  
Ma, T., 34  
Makowiecka, M., 303  
Mao, J.-G., 23  
Matsushita, A., 1  
McCallum, R.W., 104  
Meng, J.F., 215  
Meschel, S.V., 91  
Meyer, D.C., 65  
Minh, P.T.L., 104  
Mittemeijer, E.J., 230  
Morales-Hernández, J., 266  
Muñoz-Saldaña, J., 266  
Murugan, R., 19  
Musić, S., 126  
Muta, H., 122  
Nagata, Y., 1  
Naka, T., 1  
Noguchi, T., 118  
Noro, Y., 1  
Obara, H., 118  
Okonska, I., 303  
Olekseyuk, I.D., 59, 274  
Ota, K., L1  
Ozawa, T.C., 1  
Palanivel, B., 19  
Pan, H., 109  
Pan, M.X., 262  
Park, Y.G., 69  
Paufler, P., 65  
Pehler, S.F., 225  
Pei, L., 145  
Penc, B., L4  
Piquer, C., 6  
Polvani, D.A., 215  
Qi, Y., 138  
Qian, P., 208  
Qiao, J., 83  
Rajagopalan, M., 215  
Rao, C.N.R., 153  
Reutzel, S., 235  
Rizvi, M.J., 75  
Saito, T., 258  
Sarrazin, J.L., 28  
Sasabe, M., 258  
Seetharaman, S., 250  
Sharif, A., 75  
Shehee, T.C., 225  
Shemet, V.Ya., 59  
Shen, J., 208  
Shimizu, H., 15  
Sodeoka, S., 118  
Solsona, P., 98  
Song, J.S., 69  
Song, M., 293  
Spassov, T., 98  
Štefanić, G., 126  
Sun, X., 109  
Szytula, A., L4  
Taniguchi, T., 1  
Teng, L., 250  
Thompson, J.D., 28  
Tilley, R.J.D., 153  
Trojko, R., 126  
Ueno, K., 118  
Uneda, H., 122  
Vaughan, G., L1  
Velázquez-Salazar, J., 266  
Vennila, R.S., 221  
Volkmann, T., 235  
Wakabayashi, K., 258  
Wang, C., 195  
Wang, G.-q., 284  
Wang, W.H., 262  
Wang, X.-l., 284  
Wang, Z.X., 262  
Wawrzyńska, E., L4  
Wu, J., 138  
Wu, S.-Y., 168  
Wu, Y., 83  
Xia, M.X., 172  
Xing, X., 308  
Xu, H., 34  
Xu, X., 34  
Yamada, H., 15  
Yamamoto, A., 118  
Yamanaka, S., 122  
Yamashita, S., 258  
Yang, X., 293  
Yavari, A.R., L1  
Yeh, C.C., 241  
Yeh, C.L., 241  
You, L., 293  
Yu, R., 308  
Yu, Y.-M., 190  
Yun, Y., 279  
Zhang, S., 195  
Zhang, Y.-h., 284  
Zhao, D.Q., 262  
Zhao, Y.-p., 284  
Zheng, H.X., 172  
Zhou, S., 138  
Zu, X.-T., 168